This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

▼ DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05135562 A

Page 1 of 1

PAT-NO:

JP405135562A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 05135562 A

TITLE:

SPOILER FOR MAGNETIC DISK DEVICE

PUBN-DATE:

June 1, 1993

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HIRAMA, HIROYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

COUNTRY

NEC IBARAKI LTDN/A

APPL-NO: JP03296916

APPL-DATE: November 13, 1991

INT-CL (IPC): G11B033/14

US-CL-CURRENT: 360/137

ABSTRACT:

PURPOSE: To remove the gas generated in a D.E. and fine dust suspended therein by attraction and capturing.

CONSTITUTION: Plural disks 2 are laminated via a disk clamp 3. The comb- shaped spoiler 5 is disposed by having a prescribed spacing between the disks 2. This spoiler 5 has a hollow structure. A suction port 7 is provided in the part facing the rotating direction of the disks 2 in the hollow part. A discharge port 8 is provided in the outside of the disks 2. Air flow is generated between the disks 2 when the disks 2 rotate and the air advances from the suction port 7 and is discharged through the hollow part to the discharge port 8. Active carbon or desiccating agent (for example, silica gel, etc.) may be packed into the hollow part of the spoiler 5.

COPYRIGHT: (C) 1993, JPO& Japio

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-135562

(43)公開日 平成5年(1993)6月1日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 1 1 B 33/14

M 7177-5D

審査請求 未請求 請求項の数5(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平3-296916

(22)出願日

平成3年(1991)11月13日

(71)出願人 000119793

茨城日本電気株式会社

茨城県真壁郡関城町関館字大茶367-2

(72)発明者 平間 宏幸

茨城県真壁郡関城町関館字大茶367の2茨

城日本電気株式会社内

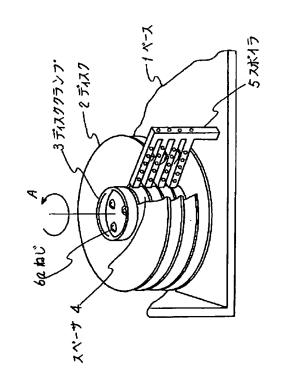
(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54)【発明の名称】 磁気デイスク装置のスポイラー

(57)【要約】

【目的】 D.E.内に発生したガス及び浮遊する微細な塵埃を吸着かつ補足し除去する。

【構成】 複数のディスク2はディスククランプ3を介して積層されている。そして、櫛状のスポイラー5がディスク2間に所定の間隙を有して配置されている。このスポイラー5は中空構造をなし、この中空部にはディスク2の回転方向と対面する部分には吸入口7が設けられ、また、ディスク2より外の部分には排出口8が設けられている。ここで、ディスク2が回転するとディスク2間に空気流が発生し、空気は吸入口7から進入し中空部を通過して排出口8より排出される。また、スポイラー5の中空部に活性炭や乾燥剤(例えば、シリカゲル等)を充填してもよい。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 積層された複数の磁気ディスク媒体間の ヘッド近傍に櫛状のアーム群構造をなし、前記複数の磁 気ディスク媒体間の半径方向に配置してなる磁気ディス ク装置のスポイラーにおいて、前記スポイラーが中空部 を有し、かつ前記スポイラーの前記磁気ディスク媒体の 半径内及び半径外の部分に前記中空部に通じる通気口部 をそれぞれ備えることを特徴とする磁気ディスク装置の スポイラー。

【請求項2】 前記スポイラーの中空部に活性炭を内蔵 10 することを特徴とする請求項1記載の磁気ディスク装置 のスポイラー。

【請求項3】 前記活性炭がフィルタにより覆われてい ることを特徴とする請求項2記載の磁気ディスク装置の スポイラー。

【請求項4】 前記活性炭を乾燥剤に代えたことを特徴 とする請求項2又は3記載の磁気ディスク装置のスポイ ラー。

【請求項5】 前記磁気ディスク媒体の半径外に設けた 前記通気口部の近傍に配置され、前記活性炭と前記乾燥 20 剤とを搭載する支持部材を備えることを特徴とする請求 項1記載の磁気ディスク装置のスポイラー。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は磁気ディスク装置のスポ イラーに関し、特にスポイラーの構造に関する。

[0002]

【従来の技術】従来、磁気ディスク装置は、磁気ディス ク媒体(以下ディスクという)を空気中の塵埃から保護 し、高密度な記録を可能にするため、ディスク及び磁気 30 ヘッド等を密閉容器(ディスクエンクロージャ(以下 D. E. という))内に収納し、外気と隔離している。 また、ディスクの回転を利用してD.E.内の空気を循 環させ、その経路中にフィルターを設け、内部に浮遊す る塵埃を除去している。

【0003】更に、ディスク間に櫛状のアーム構造をな すスポイラーを設けディスク間の塵埃を排出している。 スポイラーのアームはディスクと接触しないように若干 の隙間を設けて配置されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の磁気デ ィスク装置のスポイラーは、空気がスポイラーに衝突し てスポイラーに沿って流れる際に、スポイラーのアーム とディスクとの間に隙間があるため、空気がディスク外 に排出されるまでに隙間から大量の空気が洩れ出てしま う。すなわち、塵埃は再びディスクの周辺に戻ってしま うという欠点がある。

【0005】更に、磁気ディスク装置を長時間作動させ ると、D. E. の温度が上昇し、D. E. 内部に使用し がディスクや磁気ヘッドに悪影響を与えるという欠点が ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、積層された複 数の磁気ディスク媒体間のヘッド近傍に櫛状のアーム群 構造をなし、前記複数の磁気ディスク媒体間の半径方向 に配置してなる磁気ディスク装置のスポイラーにおい て、前記スポイラーが中空部を有し、かつ前記スポイラ 一の前記磁気ディスク媒体の半径内及び半径外の部分に 前記中空部に通じる通気口部をそれぞれ備えている。

【0007】また、前記スポイラーの中空部に活性炭又 はフィルタにより覆った活性炭を内蔵してもよく、前記 活性炭を乾燥剤に代えてもよい。

【0008】更に、前記ディスクの半径外に設けた前記 通気口部の近傍に配置され、前記活性譚と前記乾燥剤と を搭載する支持部材を備えてもよい。

[0009]

【実施例】次に、本発明について図面を参照して説明す

【0010】図1は本発明の第1~第4の実施例を示す 斜視図であり、図2は図1の部分側面図である。なお、 以降の図中に示す矢印は空気の流れを示す。

【0011】そして、図3は本発明の第1の実施例を示 す図のBB断面図である。

【0012】本発明の第1の実施例は、ディスク2とス ペーサ4とを交互に積層し、最上部のディスク2の上に ディスククランプ3を載せ、それらをねじ6 aにて固定 する。スポイラー5のアーム部を空洞構造とし、この空 洞部のディスクの回転方向Aの直角に当る面に吸気口を 設け、更に、ディスク外の部分に排出口8を設ける。そ して、スポイラー5のアーム部をディスク間に挿入し、 ねじ6 bによりベース1に固定する。これにより、ディ スク2の回転に伴って生じた空気流は、その一部がスポ イラー5の吸入口7より進入し排出口8より排出され る.

【0013】図4は本発明の第2の実施例を示す図2の BB断面図である。

【0014】本発明の第2の実施例は、第1の実施例の スポイラー5のアーム先端部に穴を設け、その穴より活 40 性炭9aを入れた布10を挿入して蓋14にて入り口を 固定し、更に、スポイラー5のアーム部をディスク2間 に挿入してねじ(図示せず)によりベース1に固定した ものである。

【0015】図5は本発明の第3の実施例を示す図2の BB断面図である。

【0016】本発明の第3の実施例は、第1の実施例の スポイラー5のアーム先端部に穴を設け、その穴より活 性炭9aを入れたフィルター11aを挿入して蓋14に て入り口を固定し、更に、スポイラー5のアーム部をデ ている溶剤やシール材より微量のガスが放出され、これ 50 ィスク2間に挿入してねじ(図示せず)によりベース1

3

に固定したものである。

【0017】図6は本発明の第4の実施例を示す図2の BB断面図である。

【0018】本発明の第4の実施例は、第1の実施例のスポイラー5のアーム先端部に穴を設け、その穴より活性炭9 bを入れたフィルター11bと乾燥剤12a、例えば、シリカゲルを入れたフィルター11cと挿入して蓋14にて入り口を固定し、更に、スポイラー5のアーム部をディスク2間に挿入してねじ(図示せず)によりベース1に固定したものである。

【0019】図7は本発明の第5の実施例を示す部分側面図であり、図8は図7のCC断面図である。

【0020】本発明の第5の実施例は、第4の実施例において、スポイラー5の近傍にケース13をねじ6にて固定する。このケース13内には3つのフィルター11 a~11cにより内部が2室に分れており、一方には12活性炭9c、もう一方には乾燥剤12bが入っている。

[0021]

【発明の効果】以上説明したように本発明は、スポイラ 20 1 ーのアームに空洞部を設け、それに吸排気口を設けるこ 2 とにより、吸気口より進入した塵埃は、各アームの空洞 内を通って各排出口より吐き出されるため、ディスク間 4 に浮遊する塵埃を確実にディスクの半径外に吐き出すこ 5 とができ、除去時間を短縮することができる。また、空 洞内に活性炭を搭載することによりD. E. の温度上昇 時に発生する微量のガスを取り除くことができる。

【0022】更に、活性炭入りフィルターを用いることによって活性炭による発塵を防ぎ、ディスク間のダストも空洞内にて捕捉することができると共に、乾燥剤を入 30れたフィルターを加えるとディスク間の湿度を最適に保てる効果がある。また、スポイラー近傍に活性炭、乾燥剤入りのケースを設置することにより、スポイラーによ

って大量の空気がケース内に流れるため、捕捉漏れの塵 埃, ガス, 水分を取り除くことができ、D. E. 内を清 浄に保てるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1~第4の実施例を示す斜視図である

【図2】図1の部分側面図である。

【図3】本発明の第1の実施例を示す図2のBB断面図である。

10 【図4】本発明の第2の実施例を示す図2のBB断面図 である。

【図5】本発明の第3の実施例を示す図2のBB断面図である。

【図6】本発明の第4の実施例を示す図2のBB断面図である。

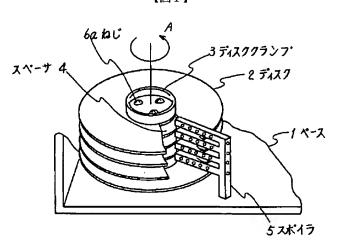
【図7】本発明の第5の実施例を示す部分側面図である。

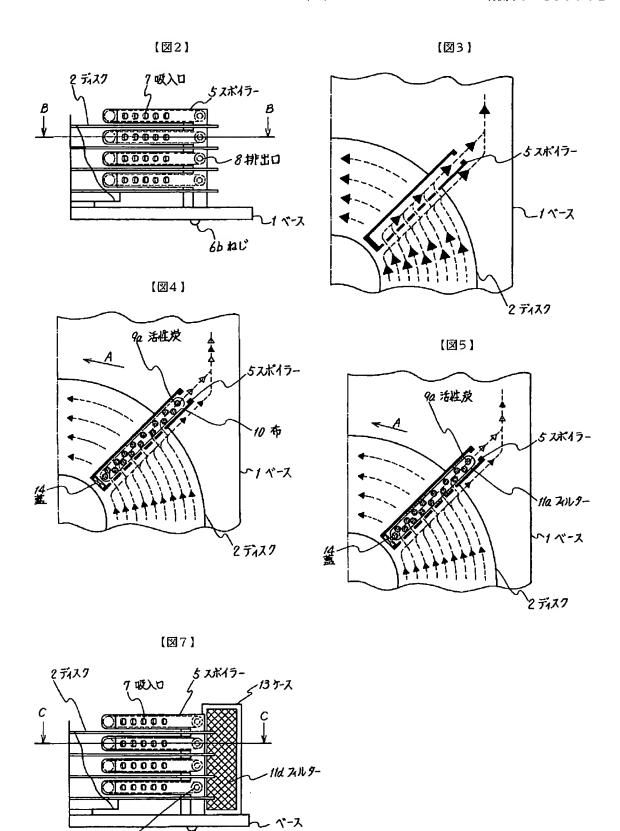
【図8】図7のCC断面図である。

【符号の説明】

- 20 1 ベース
 - 2 ディスク
 - 3 ディスククランプ
 - 4 スペーサ
 - 5 スポイラー
 - 6a~6c ねじ
 - 7 吸入口
 - 8 排出口
 - 9a~9c 活性炭
 - 10 布
- 11a~11f フィルター
 - 12a, 12b 乾燥剤
 - 13 ケース
 - 14 蓋

【図1】





05/05/2003, EAST Version: 1.03.0007

66 to C

8排出口

